## Einfürung in die Elektronik Praktikumsversuch 8

Gruppe 9

# Inhaltsverzeichnis

| 1 | Eingenschaften TTL- und CMOS-Gattern |                             |  |  |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|
|   | 1.1                                  | Experimentelle Durchführung |  |  |
|   | 1.2                                  | Ergebnisse und Diskussion   |  |  |
| 2 | $\mathbf{C}\mathbf{M}$               | MOS-Inverter                |  |  |
|   | 2.1                                  | Experimentelle Durchführung |  |  |
|   | 2.2                                  | Ergebnisse und Diskussion   |  |  |
| 3 | Ringoszillator                       |                             |  |  |
|   | 3.1                                  | Experimentelle Durchführung |  |  |
|   | 3.2                                  | Ergebnisse und Diskussion   |  |  |

## 1 Eingenschaften TTL- und CMOS-Gattern

In diesem Teil sollen anhand von Messreihen Eingenschaften von Standard-TTL- und CMOS-Logikgattern untersucht werden.

### 1.1 Experimentelle Durchführung

In diesem Versuch soll die Überstragungskennlinie sowohl für die Spannung  $U_{\rm Aus} = f(U_{\rm Ein})$  als auch für die Stromstärke  $I = f(U_{\rm Ein})$  eines NAND-Gatters des Standard-TTL Bausteines 7400 bestimmt werden. Dabei wurde ein der Gattereingänge auf Potential High gesetzt (5 V) und der andere so variiert, dass dies ein Spannungswechsel am Ausgang herbeiführt. Die zweite Gatterseingangsspannung wurde im Bereich  $U_{\rm Ein} = 0V$  bis 5 V in 0.5 V Schritten variiert.

Zunänchst wurde eine Analoge Messung für ein CMOS-NAND-Gatter des Bausteines 4011 durgefürht.

### 2 CMOS-Inverter

In diesem Versuch soll der Verlauf der Übertragungskennlinie und der Querstrom eines CMOS-Inverters untersucht werden.

### 2.1 Experimentelle Durchführung

Um der CMOS-Inverter aufzubauen, wurden die Transistoren  $T_{n2}$  und  $T_{p2}$  des Bausteins 4007, das in der Abbildung 1 dargestellt ist, verwendet. Dabei wurde der Querstrom und die Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Eingangsspannung gemessen und schlißlich mit den Simulierten Ergebnisse verglichen.

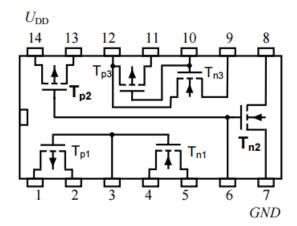


Abbildung 1: Anschlussbelegung 4007

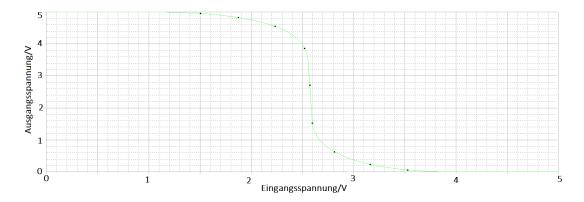


Abbildung 2: Verlauf Ausgangs- zu Eingangsspannung Simulation

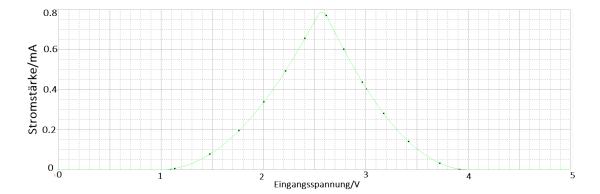


Abbildung 3: Verlauf Strom zu Eingangsspannung Simulation

## 3 Ringoszillator

In diesem Teil des Versuches soll ein Ringoszilloskop untersucht werden.

### 3.1 Experimentelle Durchführung

In Abbildung 4 ist ein Ringoszilloskop aus fünf Invertern dargestellt. Dies wurde mit Hilfe eines CMOS-Bausteines **Typ: 74HC04** aufgebaut. Um das Signal zu messen wird dies mit einem weiteren Inverter entkoppelt.

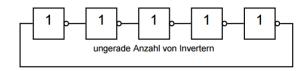


Abbildung 4: Schaltung eines Ringoszillator

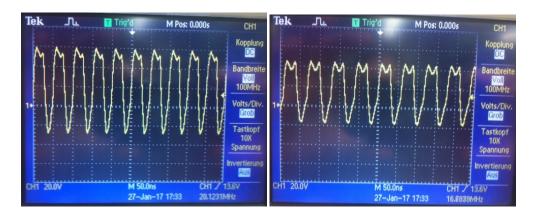


Abbildung 5: Ausgangssignal bei  $\mathrm{U}_\mathrm{DD} = 5~V$ bzw. 4V

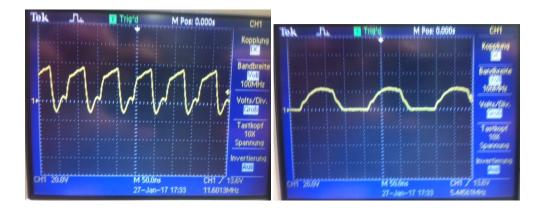


Abbildung 6: Ausgangssignal bei  $\mathrm{U}_\mathrm{DD}=3~V$ bzw. 2V

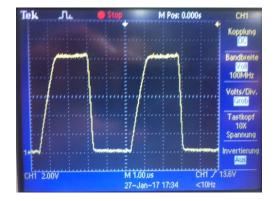


Abbildung 7: Ausgangssignal bei  $\mathrm{U}_\mathrm{DD}=1~V$ 

## 4 FAN-OUT

In diesem Versuch soll ermittelt werden, wie der Ausgang eines TTL-Gatters sich verhält, wenn er mit den Eingängen angeschlossener Logikgatter belastet wird.

### 4.1 Experimentelle Durchführung

Abderrahmen Rakez Jonas Steinebrunner

## Einfürung in die Elektronik Praktikumsversuch 8

Gruppe 9

# Findelkind